

実験・開発用、卓上ディップコーター

マイクロディップ® コーター MD-0408-N1-CE

【CEマーキング適合品】 当社販売実績No.1の超低速ディップコート(ディップコーティング)に最適ディップコーター。速度の可変は1nm/secから60mm/secまで。



ガラス、アクリル、銅箔、チューブ状の物質にナノ単位(1nm)の速度(1nmごとの可変)にてディップコート(ディップコーティング)が可能です。分離膜生成、粒子配列、ナノレベルの膜厚形成に適しています。操作はタッチパネル方式を採用。速度変更ポイント(最大16ポイント)、速度変更(1nm単位)、繰り返し動作、動作パターンの記憶(最大8パターン)がタッチパネル上で簡単に行えます。つくば産総研のご指導により開発されたシステムです。日本語、英語表示はワンタッチ切り替えですので外国人の研究者がおられる場にも最適です。

主 仕 様			
ストローク	150mm(最大300mmまで)	モニター機能:現在速度	有
最小速度(Min)	1nm/sec	モニター機能:現在位置	有
最大速度(Max)	60mm/sec	モニター機能:動作残時間	有
操作方法	タッチパネル	繰り返し運転	有
画面文字	日本語/英語	標準クリップ	PP材
処理速度指定ポイント数	16ポイント	ユーティリティー	AC100V-240V、300VA
停止位置指定ポイント数	16ポイント	最大可搬重量	1kg
停止時間指定ポイント数	16ポイント	最大処理サイズ:mm	H:150mm
連続運転モード	有	リニア運転モード	無
マニュアル運転モード	有	装置サイズ:突起含まず	W:350 D:256 H:507 (9kg)
記憶プログラム数	8プログラム	コントロールBOXサイズ:突起含まず	W:380 D:400 H:200 (10kg)

※連続運転モードとは、速度変更時の停止時間が「0sec」の事
※マニュアル運転モードとは、設定された1つの速度で上昇・下降運転(上昇速度と下降速度は別設定)する事